

微光与红外成像技术

作者：邸旭，杨进华，韩文波等编著

出版社：北京：机械工业出版社

出版日期：2012

总页数：134

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/12919432.html>）查找全本
阅读方式

微光与红外成像技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/12919432.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/12919432.html>

书名：微光与红外成像技术